

# 学術的会合

<b>会合名</b>	
<b>■第46回ニューセラミックスセミナー</b>	
<b>「IoTの現状と展望-IoTを支えるセンシング技術-」</b>	
主催	ニューセラミックス懇話会, 大阪府技術協会
共催、協賛	協賛
開催期日	2019年2月26日(火)
開催場所	大阪産業創造館 6階 会議室 E (541-0053 大阪市中央区本町 1-4-5 電話 06-6264-9800)
内容	(1) 手段としての IoT はものづくりに何をもたらすか/ 三菱電機(株)FAソリューションシステム部 大谷 治之 氏 (2) NTT における IoT 価値創出に向けた取り組み/ 日本電信電話(株) NTT 未来ねっと研究所 田中 裕之 氏 (3) 人体計測を中心とした「革新的イノベーション創出プログラム」 の現状/大阪大学 COI 研究推進機構 機構長 上野山 雄 氏 (4) 自動運転へ向けたドライバー状態のセンシングとモニタリング技術/ オムロン(株) 技術・知財本部 センシング研究開発センタ 木下 航一 氏 (5) 電池交換不要な環境発電センシング技術~ビーコンやセンシング システムをメンテナンスフリーに~/ (株) 日立製作所 研究開発グル ープ エレクトロニクスイノベーションセンタ 情報エレクトロニク ス研究部 藤森 司 氏 (6) 世界初の超低消費電力薄膜ガスセンサーの開発とセレンディピ ティ/大阪ガス(株) イノベーション本部 エネルギー技術研究所 大西 久男 氏
参加費	15,000 円
参加申込方法	E-mail : newceramicsf@dantai.tri-osaka.jp Fax : 0725-53-2332
連絡先	〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-7-1 大阪産業技術研究所 和泉センター内 ニューセラミックス懇話会 事務局
その他	参加申込締切 定員になり次第